

## **PRESENTATION ATELIER « Mon dossier d'école de cinéma » Semaine du 6 au 10 Janvier 2025**

Depuis 2016, la prépa cinéma du collège Sévigné accompagne des étudiants dans la constitution de leur dossier personnel pour les écoles de cinéma. Plus de la moitié d'entre eux a réussi à passer le premier tour d'admissibilité grâce à cet accompagnement.

Vous préparez les concours d'entrée dans les écoles de cinéma et vous souhaitez être entraîné à l'épreuve du dossier personnel ? Le collège Sévigné vous propose un atelier de cinq jours vous permettant de comprendre les enjeux de l'épreuve et de vous y confronter en étant accompagné par les professeurs de la prépa cinéma. A partir de sujets qui vous seront suggérés, vous apprendrez à déplier les thèmes afin d'en proposer une interprétation originale et personnelle, à mener une investigation et à récolter du matériel qui servira à l'écriture d'un dossier réduit qu'il faudra présenter et défendre devant un jury composé de professionnels du cinéma.

### **Planning de la semaine**

#### **Lundi 6 janvier 9h-16h**

- Analyse réflexive de dossiers ayant passé le premier tour des écoles de cinéma Fémis et Louis Lumière
- Compréhension des enjeux et des attendus de l'épreuve
- A partir de deux sujets au choix, mettre en œuvre un travail de réflexion et d'appropriation personnelle afin de s'engager pleinement dans le sujet
- Elaboration d'un planning pour les deux jours d'enquête

#### **Mardi et mercredi 7 et 8 janvier**

- Enquête en autonomie afin de récolter le matériel nécessaire à la construction du dossier.
- Entretien en visio possible si besoin

#### **Jeudi 9 janvier 9h-12h**

- Scénarisation et rédaction : du matériel d'enquête au dossier d'enquête
- La part plastique du travail

#### **Jeudi 9 après-midi et vendredi 10 matin**

- Rédaction en autonomie d'un dossier de 4 pages sans les illustrations et 8 pages avec

#### **Vendredi 10 janvier 12h rendu du dossier**

#### **Vendredi 14h-17h oral blanc**

- Rendre compte de son travail : analyse critique